

超高压電子顕微鏡施設 見学会

名古屋大学未来材料システム研究所超高压電子顕微鏡施設では文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業を推進しています。学内はもとより、学外の大学、研究機関そして、民間企業の皆様に装置を使っていただき、技術課題、研究課題の解決にお役立てください。
もちろん、電子顕微鏡の操作は、教員やオペレーターが行います。
是非、世界で唯一の最先端超高压電子顕微鏡をご覧ください。

2019年 7月 19日(金)

16:30~17:30

会場:名古屋大学未来材料システム研究所
超高压電子顕微鏡施設

※17:30からは、名大NIC館で、ナノテクノロジープラットフォーム事業実施機関の交流会があります。見学を含め、教員や支援者との利用相談、ディスカッションができる機会を設けました。
是非ご参加ください。

会場:NIC館 1F Idea Stoa

連絡先:名古屋大学未来材料システム研究所超高压電子顕微鏡施設
TEL:052-789-3632 FAX:052-789-3174
E-mail:nanoplat@nagoya-microscopy.jp

申込書

• 氏名

• 所属

• 連絡先(E-MAIL)

申込先:

nanoplat@nagoya-microscopy.jp

超高圧電子顕微鏡施設へのアクセス



④

突き当たりを右折します



③

ES総合館を過ぎた所で左折します



②

名大北の信号で右折し構内に入ります



①

地下鉄2番出口を出て進行方向
(郵便局あり)へまっすぐ進みます



⑤

Booksフロント手前にある階段を上ります



⑥

階段を上った所で左折します



⑦

すぐの道を右折します

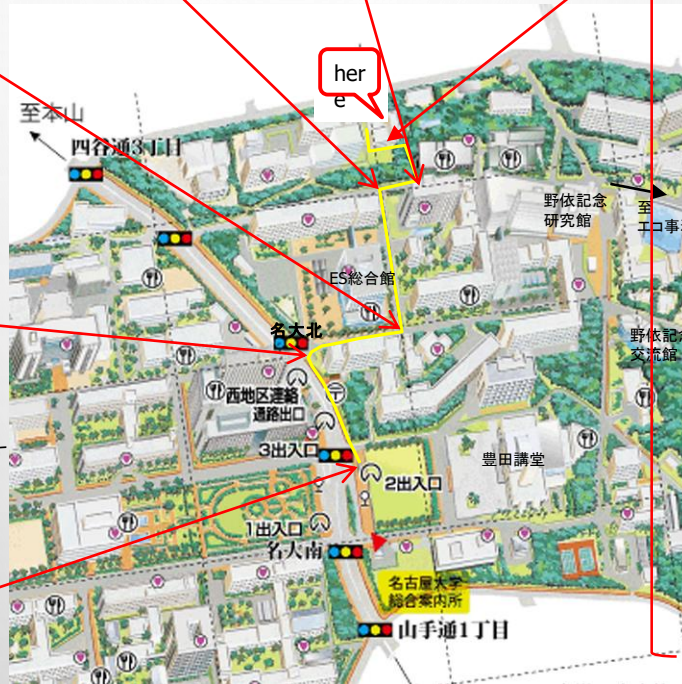


⑧

こちらが玄関です



Welcome to HVEM



<住所> 〒464-8603 愛知県名古屋市千種区不老町 名古屋大学 未来材料・システム研究所 超高压電子顕微鏡施設



地下鉄名城線 名古屋大学駅下車徒歩5分

052-789-3632

<JR名古屋駅・名鉄新名古屋駅・近鉄名古屋駅からの場合>

地下鉄東山線藤が丘行きに乗車し、本山駅で地下鉄名城線右回りに乗り換え、名古屋大学駅下車。所要時間約30分(乗換含)

<JR金山駅・名鉄金山駅からの場合>

地下鉄名城線左回りに乗車し、名古屋大学駅下車。所要時間約25分



中部国際空港を利用

空港から名鉄特急に乗車し、名古屋駅または金山駅で下車、その後地下鉄に乗り換え(下図参照)

又は、空港バスにて栄または名古屋駅に出て、地下鉄に乗り換え。(下図参照)

